超大规模集成电路制造工艺的计算机辅助设计

作者: (美)普卢默(Plummer, J.D.)著;刘永昌译

出版社:北京:科学出版社

出版日期: 1986

总页数: 193

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10179698.html) 查找全本阅读方式

超大规模集成电路制造工艺的计算机辅助设计 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10179698.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10179698.html

书名: 超大规模集成电路制造工艺的计算机辅助设计